

证书号第 3376426 号



# 发明专利证书

发明名称：一种利用薄膜以及石墨颗粒蒸发的太阳能蒸发器

发明人：杨诺;彭桂龙

专利号：ZL 2017 1 0794245. X

专利申请日：2017 年 09 月 06 日

专利权人：华中科技大学

地址：430074 湖北省武汉市洪山区珞喻路 1037 号

授权公告日：2019 年 05 月 14 日

授权公告号：CN 108302515 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨

